SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

Publication number: JP2089368
Publication date: 1990-03-29

Inventor: YAMAGISHI MACHIO

Applicant: SONY CORP

Classification:

- international: H04N5/335; H01L27/00; H01L27/146; H04N5/335;

H01L27/00; H01L27/146; (IPC1-7): H01L27/00;

H01L27/146; H04N5/335

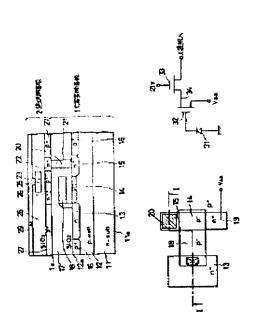
- European:

Application number: JP19880241778 19880927 Priority number(s): JP19880241778 19880927

Report a data error here

Abstract of JP2089368

PURPOSE:To enhance the sensitivity and density by forming a selecting substrate having a switching transistor that selects the signals coming from a taking-out section, on a photoelectric-conversion substrate. CONSTITUTION: A photoelectric-conversion substrate 1 having a photodiode and an amplifying transistor is formed, and its phase boundary 1a is made flat sufficiently. On that occasion, besides, a selective growth layer 20 as a taking-out section is formed by a selective growth method. After being made flat sufficiently, the selecting substrate 2 having a thin silicon film is attached together. And, by making a switching transistor, etc., in the selecting substrate 2 the switching transistor becomes to have a SOI structure, and this makes the part of a circuit for selecting picture elements of a solid-state image sensing device. Namely, as this device is made by attaching the selecting substrate 2 and photoelectric-conversion substrate 1 together, MOS transistors 32, 33 come to be arranged being lapped in the direction to the main surface of the substrate. And, this makes it possible to have amplification-type element constitution without the need for a very large ara of each picture element.



⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-89368

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)3月29日

H 01 L 27/146 27/00 H 04 N 5/335

301 A E 7514-5F 8838-5C 7377-5F

H 01 L 27/14

Α

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ら発明の名称 固体撮像装置

②特 顧 昭63-241778

②出 願 昭63(1988)9月27日

⑫発 明 者 山 岸 万 千 雄

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

①出 願 人 ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号

個代 理 人 弁理士 小 池 晃 外2名

明細書

1. 発明の名称

固体损像装置

2. 特許請求の範囲

光電変換潔子の一方の領域から延在するゲート 電極を層間絶縁膜中に形成し、且つそのゲート電 極により増幅された信号を取り出す取り出し部を 有する光電変換基板上に、上記取り出し部からの 信号を選択するスイッチングトランジスタを形成 した選択用基板を形成してなる固体撮像装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光電変換素子からの信号を画素毎に増 幅して出力する構造の固体撮像装置に関し、特に その3次元化を図った固体撮像装置に関する。

(発明の概要)

本発明は、光電変換素子からの信号を画素何に 増幅して出力する構造の固体機像装置において、 光電変換を行う基板と電気信号を選択するための 基板とを別個に形成した後、これら各基板を重ね て形成する構造にすることにより、高感度化や高 解像度化等を実現するものである。

〔従来の技術〕

最近の撮像技術においては、光電荷信号を低雑音で増幅して、高感度化や高 S / N 化を図ろうとする技術が検討されており、例えば「テレビジョン学会誌」、1988年8月号、787頁~793頁(Vol. 42、社団法人テレビジョン学会発行)に記載されるように、その1つに画案の中に増幅回路を入れたAMI(Amplified MOS Intelligent Imager)等の画案内で信号を増幅し、これを走査して取り出す装置が知られている。

(発明が解決しようとする課題)

このような増幅型固体撮像素子を用いることで、

小さな面積で大きなダイナックレンジを得ること が可能となる。

しかしながら、増幅型とするためには、例えばその単位画素を1つのフォトダイオードと3つのMOSトランジスタで構成する必要があり、高密度に配置することが困難となっている。

そこで、本発明は高感度化を図ると共にその高 密度化も行うような固体損像装置の提供を目的と する。

(課題を解決するための手段)

上述の目的を達成するために、本発明の固体機像装置は、光電変換案子の一方の領域から延在するゲート電極を層間絶縁膜中に形成し、且つそのゲート電極により増幅された信号を取り出す取り出し部とからなる光電変換基板を有し、その光電変換基板とするの信号を選択するスイッチングトランジスタを形成した選択用基板を形成したことを特徴とする。

ここで、上記光電変換基板における回路構成は、

素子の構造を3次元化することが可能となる。従って、高密度化が可能となり、高解像度化を図ることができる。また、光電変換基板には、スイッチングトランジスタ等が設けられず、その光電変換基板には信号の選択のための機構が不要となり、その分だけ光電変換素子の面積等を増大させて、高感度化を図ることができる。

〔実施例〕

本発明の好適な実施例を図而を参照しながら説明する。

本実施例の固体攝像装置は、各画素毎に信号の 増幅機能を有した固体撮像装置の例である。

まず、その模式的な断面構造は、第1図に模式 的に示すように、主に光電変換基板1と選択用基 板2が張り合わされた構造とされている。

まず、光電変換基板 1 は、 n 型のシリコン基板 1 1 に p 型のウェル領域 1 2 が形成された構造を 有し、その p 型のウェル領域 1 2 の主面 1 2 a に は、 n 2 型の不純物領域 1 3 、チャンネル形成領 フォトダイオード等の光電変換案子に増幅用のト ランジスタのゲート電幅が接続したものとなり、 その増幅した信号が取り出し部に供給される。そ の回路には所要のリセットするための業子を設け ることもでき、フォトダイオードのリセットを基 板に特定の電位を与え、基板から電荷を抜き出す ように行うこともできる。また、基板の一方の面 に光電変換業子を配列させ、他方の面に取り出し 部を配列させるような構成にすることもできる。 さらに、取り出し部として特に選択成長層を用い るような構成でも良い。選択成長層としては、選 択エピタキシャル層や選択シリサイド層、選択タ ングステン層等の各種材料を用いることができる。 上記スイッチングトランジスタが形成された基板 は、特に薄膜のものとすることができ、その場合 にはスイッチングトランジスタを薄膜トランジス クにすることができる。

(作用)

光電変換基板上に選択用基板を形成することで、

域14、n・型の不純物領域15,チャンネルス トッパー領域16が形成されている。なお、図示 を省略するが、n型のシリコン基板11の裏面l 1 a には遮光膜が形成される。上記 n :型の不純 物領域13はp型のウェル領域12とpn接合を 形成し、フォトダイオードの一部として機能する。 チャンネル形成領域14は、増幅用トランジスタ のチャンネルとなる領域であり、第2図に示すよ うに、n゚型の不純物領域15と電圧Vaaが供給 されるn・型の不純物領域19の間に延在される。 チャンネルストッパー領域16は各画業間の分離 を行うための領域である。上記 n 型の不純物領 域13の表面からは、シリコン酸化膜等の層間絶 縁膜17中にゲート電極18が取り出されている。 このゲート電極18は上記チャンネル形成領域1 4 に絶縁膜を介して臨み、増幅用トランジスタの ゲートとして機能する。従って、フォトダイオー ドに光が入射することで、ゲート電極18の電位 が高くなり、チャンネル形成領域14にチャンネ ルが形成され、上記n・型の不純物領域し9と上

記n・型の不純物領域15の間が導通する。そのn・型の不純物領域15の表面には層間絶縁限17を開口してコンタクトホール21が形成され、そのコンタクトホール21を充填するように選択な長暦20が形成されている。この選択成長暦20が形成されている。この選択成長暦20は選択用基板2と光電変換基板1の間の界面1aまで選択成長により形成され、増幅された信号の取り出し部取り出して機能する。

このような光電変換基板 1 と選択用基板 2 の間の界面 1 a は極めて平坦な面とされる。そして、上記選択用基板 2 は、その界面 1 a で張り合わされている。この選択用基板 2 の界面 1 a 上にはシリコン薄膜が形成され、一部がスイッチングトランジスタ(Y選択トランジスタ)の活性領域とした接続する領域に n・型の半導体領域 2 2 が形成され、この n・型の半導体領域 2 2 が設けられる。この p 型の半導体領域 2 3 の上部には絶縁膜 2 4 を介してゲート電極

1の一端が上記 n · 型の不純物領域 1 3 となり、 これがMOSトランジスタ32のゲートとなるゲ --ト電極18に接続する、2つのMOSトランジ スタ32、33の接続点34は、第1図の選択成 長層20が該当し、MOSトランジスタ33のゲ ートは上記ゲート電極25が対応する。上記 n ′ 型の半導体領域26がX選択のために用いられる。 ここで、本実施例の固体撮像装置が選択用基板2 と光電変換基板1の張り合わせからなるために、 上記MOSトランジスタ32、33は、基板の主 面に垂直な方向に重なって配せられることになる。 このため各画業の面積をそれほど大きく探ること なく増幅型の素子構成にすることができ、高感度 化を図ると同時に、高密度化、高解像度化を図る ことができる。また、本実施例の固体撮像装置で は、画案の回路にリセット用の素子が設けられな いが、フォトダイオード31のリセットは、p型 のウェル領域12やn型のシリコン基板11等に 所要の電位を与え、電荷を基板側へ引き出すこと で行うことができる。このためリセット用の業子

25が形成される。そのp型の半導体領域23を間に挟んでn・型の半導体領域225対向するようにn・型の半導体領域26が形成される。これらn・型の半導体領域27に囲まれる。そして、めのp・型の半導体領域22,23,26,27のこれらの各半導体領域22,23,26,27の上部には絶縁膜28が形成され、その絶縁膜28の上部には上記ゲート電極25と接続するアルミ配線層29が形成される。このアルミ配線層29が形成される。このアルミ配線層29は採用の信号中Yに基づいて薄膜は採用を仮2では、その信号中Yに基づいて薄膜トランジスタからなるスイッチングトランジスタが作動することになる。

おおむね上述の如き構成を有する固体撮像装置の各画素の回路を第3図に示す。 1 つの画景は 1 つのフォトダイオード 3 1 と 2 つのMOSトランジスタ 3 2 は信号の増幅用に用いられ、MOSトランジスク 3 3 は画素の選択用に用いられる。第1 図の対応する部分については、フォトダイオード 3

が設けられない分だけ、素子の面積を有効に用いることができ、高密度化、高解像度化を図ることができる。

(発明の効果)

本発明の固体撮像装置は、光電変換基板上に選

択用基板を形成するため、素子の構造を3次元化することができ、従って、高密度化、高感度化、高解像度化を図ることができる。また、実施例に説明したように、2つのMOSトランジスタで調業の回路を構成することもでき、撮像素子の特性向上を図ることができる。

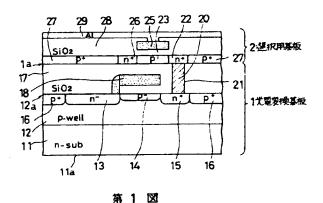
4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の固体撮像装置の一例の模式的な断面図、第2図はその一例の模式的な平面図、第3図はその一例の画素の回路構成を示す回路図である。

1 … 光電変換基板

2 … 選択用基板

特許出願人 ソニー株式会社 代理人弁理士 小池 晃 (他 2 名)



18 15 I 32 14 31 19 Vaa 31 19

第 2 図

第 3 図